S3 2 PN="JP 59123670"

?t s3/5/all

3/5/1 (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01412070 **Image available**
INK JET HEAD

PUB. NO.: 59-123670 A]

PUBLISHED: July 17, 1984 (19840717)

INVENTOR(s): INAMOTO TADAKI
AOKI SEIICHI
SAITO AKIO

YOKOI KATSUYUKI IKEDA MASAMI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 57-230072 [JP 82230072] FILED: December 28, 1982 (19821228)

INTL CLASS: [3] B41J-003/04

JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD:R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R044

(CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R105 (INFORMATION

PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL: Section: M, Section No. 337, Vol. 08, No. 244, Pg. 126,

November 09, 1984 (19841109) ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an ink jet head simply at low cost by a method in which a groove is formed in a plate part to form a liquid flow path and a discharge port is provided in the bottom of the groove.

CONSTITUTION: A desired number of energy-generating elements 2 are provided on a base plate 1, and a curable photo resist film 3H of a photo-sensitive composition is provided in regions other than the elements 2 to form an ink flow groove. A dry film photo resist is laminated without drooping into the ink flow groove and hardened, and the hardened resist film 6H on the uppermost layer is cut and processed through the ink flow groove 8 to form a discharge port 7. A liquid supply tube is connected to a liquid supply port 10. An ink jet head having a high demensional accuracy can be obtained with good yield by reducing the number of manufacturing processes.

3/5/2 (Item 1 from file: 345)

DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat

(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

4701074

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 59123670 A2 840717 <No. of Patents: 002>

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 59123670 A2 840717

INK JET HEAD (English)
Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): INAMOTO TADAKI; AOKI SEIICHI; SAITOU AKIO; YOKOI

KATSUYUKI; IKEDA MASAMI

Priority (No, Kind, Date): JP 82230072 A 821228 Applic (No, Kind, Date): JP 82230072 A 821228

IPC: * B41J-003/04

JAPIO Reference No: * 080244M000126 Language of Document: Japanese

Patent (No, Kind, Date): JP 93051458 B4 930802

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): INAMOTO TADAKI; AOKI SEIICHI; SAITO AKIO; YOKOI

KATSUYUKI; IKEDA MASAMI

Priority (No, Kind, Date): JP 82230072 A 821228

Applic (No,Kind,Date): JP 82230072 A 821228 IPC: * B41J-002/05; B41J-002/16 Language of Document: Japanese

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—123670

(1) Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C 砂公開 昭和59年(1984)7月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

ᡚインクジエツトヘッド

②特 顧 昭57-230072

②出 額 昭57(1982)12月28日

加発 明 者 稲本忠喜

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

⑩発 明 者 青木誠一

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

の発明 者 斉藤昭男

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑩発 明 者 横井克幸

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

仰発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

四代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 網 幣

. 1 発明の名称

インクジエットヘッド

2 特許請求の飯用

被体を吐出させて飛翔的液態を形成する為の吐出口を有し、途中に於いて曲折されている液焼路と、酸液焼路の少なくとも一部を構成し、その内部を満たす液体が液滴形成の為のエネルギーの形形を受けるところであるエネルギー作用部と、酸作用部を満たするエネルギー発生体とを有するインクジェットへッドに於いて、海部を特徴とするインクジェットへッド。

3 発明の詳細な説明

本発明は、インクジェントヘッド(放体噴射記録ヘッド)、詳しくは、所謂、インクジェット配録方式に用いる記録用インク小商を発生する為のインクジェットヘッドに関する。

インクジェット配録方式に避用されるインクジ

エットヘッドは、一般に微細なインク核吐出口、インク液流路及びこのインク液流路の一部に設け られるエネルギー作用部と、 肢作用部にある液体 に作用させる液滴形成エネルギーを発生するイン ク核吐出エネルギー発生体を具えている。

従来、この様なインクジェントへンドを作成する方法として、例えば、ガラスや金属の板に切削やエッチング等により、微細な溝を形成した後、この溝を形成した板に他の吐出口を、例えば金銭板をエッチングしたり、感光性組成物をフォトフォーミングしたりして形成した板と接合して液旋路の形成を行なう方法が知られている。

しかし、従来形状の吐出口を有するインクジェットへッドは、ヘッドを作製する際に液成路となる解が形成された構付板と、吐出口が形成された板を接合する際に、夫々の位置合せが難しく、量 造性に欠けるという問題点を有している。 又、エッチングにより吐出口を形成する場合は、エッテング通度の遵から吐出口形状に歪が生じたり、吐出口の形状にパラッキが出て、寸法精度の良い吐

これ等の問題点は、殊に被視路が直線的ではな く、設計の上から曲折された部分を有するタイプ のインクシェットヘッドの場合には、一層深刻な 問題として浮上されるものである。

本発明は上記の問題点に鑑み成されたもので、 簡略な製造方法で作製することの可能なローコス

は、従来のインクジェットへットの様化一 画素分の 液 筒吐出口が複数個配数 されているのでなく、 少なくとも 2 画素分以上の 核腐吐出口が綿部の膚 の底面に数けられている。

以下、図面を用いて本発明を説明する。

第1図乃至第6図(b)は、本発明のインクジェットヘッドの作成工程を説明する為の図である。

先す、第1図に示す様に、ガラス,セラミックス,ブラスチック政は金銭等、適当な新収1上に ビエソ君子等の飛翔的核滴形成の為のエネルギー トのインクジェットヘッドを提供することを目的 とする。

又、本発明は、精度良く正確に且つ歩留り良い 数細加工が行なえる様な吐出口形状を有するイン クジェットヘッドを提供することも目的とする。 更に本発明は、簡単に複数の吐出口を形成出来 る様な形状の吐出口を有するインクジェットヘッ

即ち、本発明のインクジェットヘッドの吐出口

を特徴とする。

を発生するエネルギー発生業子(エネルギー発生体) 2 が所望の個数、配散された(図に於いては 2 個)。前記エネルギー発生素子 2 は近傍のイン ク液体を加圧することにより、インク吐出圧を発 生させる。

尚、これ等の素子2には図示されていない信号 入力用電額が接続されている。

次に、エネルギー発生祭子2を設けた茶板1数面を情浄化すると共に乾燥させた後、案子2を設けた茶板面1Aに、第2図(b)に断面図示される如く60℃~150℃程度に加温された感光性樹脂のフィルムであるドライフオトレジスト3(商品名リストン730S:DuPont 社製:膜厚75μm)が0.5~0.41/分の速度、1~3は/cdの加圧条件でラミネートされた。

一尚、第2図(b)は、第2図(a)に於けるX、Xで示す。 十二点級線で示す位置での切断面に相当する切断 面図である。

とのとき、ドライフイルムフォトレジスト 3 は 基板面 1 A に圧着して固定され、以後、多少の外 圧が加わつた場合にも基板面1 A から剁離するととはない。

続いて、第3図に示す様に、舊板面1Aに設け たドライフイルムフォトレジスト 3.上に所定のパ ターン 4 Pを有するフォトマスク4が直ね合せら れた役、とのフォトマスク4の上部から光頭5K よつて露光(図中、矢印)される。とのとき、上 記パターン1Pは、茶板1上のエネルギー発生素 子2の領域を十分に送りもので、とのパターン4 Pは光を透過しない。従つて、パターン4Pで覆 われている飫坡のドライフイルムフォトレジスト 3は露光されない。又、とのとき、エオルギー発 生素子2の股股位限と上記パターン 4 Pの位置合 せを周知の手法で行つておく必要がある。つまり、 4 4 のバターンはインク供給室、インク旅路に相 当し流路中に上記案子2が歸出すべく記載される。 以上の如く露光を行うと、パターン4P領域外 のフォトレジスト3が食合反応を起して硬化し、

帝剤可溶性のま 3 残とる。

爾光操作を経た後、ドライフイルムフォトレジスト3が揮発性有機商剤、例えば、」、1、1・1・トリクロルエタン中に没資されて、未取合(未硬化)のフォトレジストが帮解除去されると、 新板 1 上には硬化フォトレジスト膜 3 Hがエネルギー発生業子 2 を除く領域に形成される(第 4 図)。

次に、第4図示の中間品の硬化フォトレジスト 膜3 H面の姿面に従前の工程と问様、60℃~ 150℃程度に加温されたドライフイルムフォト レジスト16(商品名:リストン 730 S: DuPont 社製 ::: 膜浮。75 pm)が0.5~0.4 f / 分の速度、 0.1 kg/cd 以下の加圧条件下でラミネートされた (第5図)。 この工程に於て、硬化レジスト膜3H 面にドライフイルムフォトレジスト6を更にラミネート トするとき注意すべきことは、上配工程で膜3H に形成されたエネルギー発生素子2のインクな路 はたフォトレジスト6がたれ込まないようにする はたてある。そのため、従前の工程で示えるが ネート圧ではフォトレジスト6のたれ込みが起る

ので、ラミネート圧は 0.1 kg/cd以下に設定された。

存剤不移性になる。値方、解光されなかつた凶中、 破験で狙われているフォトレジスト3は硬化せず、

又、別の方法としては、予め前配レジスト膜3Hの厚さ分のクリアランスを設けて圧着される。 このとき、ドライフイルムフォトレジスト 6 は硬化膜 3 H面に圧滑して固定され、以後、多少の外圧が加わつた場合にも剣能することはない。

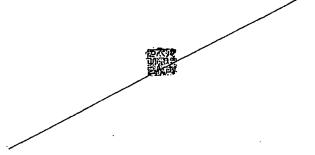
以上の工程を経て形成された中間品の外観を第 5 図に斜視図で示す。

その後、茶板1上に換された硬化レジスト膜 3H 及びレジスト膜 6 を機械的強度及び耐溶剤性を向上させる目的で硬化させた。その方法としては、 紫外線照射を行なう方法か無 度合(120℃~)60℃ で10分~120分程度加熱)させる方法が用い られる。これ等両者を併用する事はさらに好まし

続いて、都 6 図(a) に図示する様に最上層の硬化 レジスト膜 6 H を切削加工し、硬化レジスト膜 3H で形成されたインク核液路 8 と貫通させ吐出口 7 が形成された。この切削加工に際しては、半導体 工業で通常採用されているダイシング法を採用する事ができた。又このとき、エネルギー発生業子2の設置位置と切削貫通させる位置の合せを行なう必要があるが、上配ダイシング法で使用するダイシング・ソーにおいて、通常簡単かつ精密に行なえる。

祝いて、液供給口」 0 に所定の液供給管が接続されてヘッド製作工程は完了した。

本発明のインクジェットへッドを形成した場合、 具体的に従来のインクジェットへッドを形成する 場合と較べてどの位の工程数度、時間差があるか を第1級に示す。



館 1 没

	本实施例	金組版エンチング楽』	感光性組成物のフォトフ オーミング (ネガ <u>型ドラ</u> イフイルム時)
工程数	3	6	4
主な工程	貼合せ	感光性組成物論布	貼付け
	1	ı	i
	硬化処理	路 光	解光(位置合せ)
	ı	ŧ	1
	切削加工	現像	現像
		Ţ	1
		エツチング	硬化処理
		1	
1		感光性組成物	
	į	į.	
		以合せ(位成合せ)	
吐出口形成			
济契時間	20	120	40
(分/ヘット)			

※ 1 0.1 mのステンレス板をエッチングして接着 剤で貼付けた。

による吐出口を有するインクジェットへッドは優れたものであった。

以上、静述した様に、本発明によれば、インクジェットへの製作工程を被のす事が出来るため生産性が出まれる。又、本発明の実施例様に感光性組成物が用いたない、本発明の実施例様に感光性組成物が用いた、場合は、エッチンを優れたるのでは、複数の吐出しな有する。

尚、実施例中では感光性組成物として、光硬化型樹脂が挙げられているが、これは別に光硬化型樹脂に限るものではないし、例として挙げられている感光性樹脂に限られるのではなくインクジェットヘッド材料として一般だ用いられているもので、良いのはいうまでもない。

又、切削加工も精密な切削加工が行なえるもの であれば、本実施例中で述べたダイシングに限る ものではない。 又、実際にインクジェットヘッドを形成した場合に吐出口の寸法精度が設計値と較べて、どの位 せれが生じたかを第2数に示す。

第 2 表

	本实施例	金属板エンチング (丸形吐出口)	感光性組成物のフォ トフォーミング (丸形吐出口)
設計値 からのずれ	0~1%	5~8.3 ≸	0~2.5 \$
設計值	30.0μ(海幅)	4 0.0 # (直径)	40.0g(直径)
奥袽値	3 0.0~3 0.3	420~430#	4 0.0~4 1.0 A

以上の具体例である第1段及び第2段で示される様に、本発明のインクジェットヘッドに於ける 吐出口は従来のものと較べてその作製工程の面か ちも仕上り精度の面からも優れたものであつた。

感光性組成物のフォトフォーミングを用いた丸 形吐出口を有する従来のイングジェットへッドは金属 板エッチングで丸形吐出口を有するものと比べて はるかに優れたものであるが、それ以上に本発明

4 図面の簡単な説明

第1 図乃至第6 図(b) は、本発明の核体質射配録ペッドの構成とその製作手順を説明する為為の模式ののが、第1 図は第1 工程を説明する為為為為の模式的斜視図、第2 図(a) に示す一点類級明する為の模式的斜視図、第3 図は第3 工程を説明する為の模式的斜視図、第4 図は第5 工程を説明する為の模式的斜視図、第5 図は第5 工程を説明する為の模式的斜視図、第5 図は第5 工程を説明する為の模式的斜視図、第5 図はあると説明する為のは第6 図(a) に一点類級 Y Y で示す位置で切断した場合の切断面図でる。

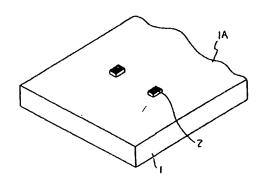
1 … 蒸板、 2 … エネルギー発生素子、 3 , 6 … ドライフイルムホトレジスト、 3 H , 6 H … ドラ イフイルムホトレジスト硬化膜、 4 … ホトマスク、 7 … 吐出口、 8 … インク核流路、 9 … インク幹流 路、 1 0 … 核給供管口。

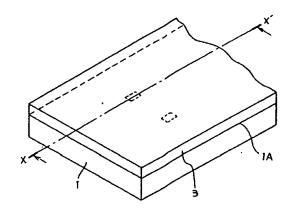
> 出願人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 懐 電影の

特開昭59-123670(5)

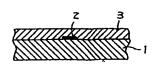
第 Z 図(a)

第 1 図

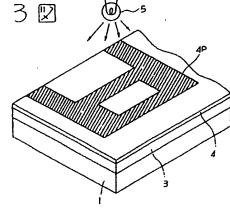




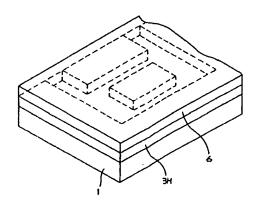
第7四(6)



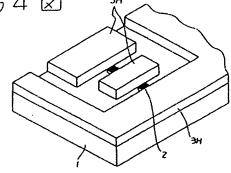
第3図



第 5 図

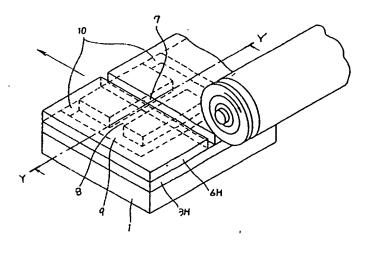


第4 図



特開昭59-123670(6)

第6図(a)



第6回(1)

